真空窓用アルミナセラミックの大電力試験

HIGH POWER TEST OF ALUMINA CERAMIC FOR RF WINDOW

 福住直貴^{#, A)}, 三浦厚^{A)}, 相澤修一^{A)}, 篠原己拔^{A)}, 谷内努^{B)}, 鈴木伸介^{B)}
Naoki Fukuzumi^{#, A)}, Atsushi Miura^{A)}, Shuichi Aizawa^{A)}, Kibatsu Shinohara^{A)}, Tsutomu Taniuchi^{B)}, Shinsuke Suzuki^{B)}
^{A)} Nihonkoshuha.co.ltd
^{B)} Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI)

Abstract

High power test of new alumina ceramic for S-band rf vacuum window was performed. In order to estimate performance of only ceramics, we used Helicoflex seal type rf window instead of vacuum brazing seal between metal and ceramics. This window was not damaged at peak power of 58MW, pulse width of 4μ sec and repetition rate of 10pps from direct klystron output power. By using SLED (Stanford Linear accelerator Energy Doubler), it had also no damage at peak power of 330MW, pulse width of 1μ sec and repetition rate of 10pps.

1. はじめに

Sバンド大電力真空窓に使用していた実績がある日本 特殊陶業株式会社製のアルミナセラミック(型名 HA-997) が製造中止になった。代替品として京セラ株式会社製の アルミナセラミック A479B に変更できるかを検討した。

代替品として選定した京セラ株式会社製のアルミナセ ラミックは、弊社では実績がないためSバンド真空窓用ア ルミナセラミックの大電力試験を行い、アルミナセラミック 単体の耐電力を評価した。本稿では、その結果につい て報告する。

2. アルミナセラミック材料の比較検討

アルミナセラミック材料の選定をする際に、本稿で選定した京セラ株式会社製の A479B 以外にも、他社製の アルミナセラミックを比較検討した。それぞれのアルミナ セラミックの特性を Table 1 に示す。

Table 1 より、HA-997 の代替用に比較検討した三つの アルミナセラミックは、アルミナの純度、熱伝導率および、 比誘電率が比較的同じ数値であることがわかる。しかし、 tanδを比較するとA479B が最も小さいことがわかる。これ らの結果より、本稿では HA-997 の代替品として A479B を選定した。

Material Code	HA-997	A479B	N-999	ADS-12
Al ₂ O ₃ Content[%]	99.7	99.8	99.9≦	99.5
Thermal Conductivity[W/m·K]	31	29	28.9	30.0
Dielectric Constant	9.9 (f = 10GHz)	9.9	9.7 (f = 1MHz)	9.9 (f=10GHz, 20°C)
tanð	< 1×10 ⁻⁴ (f = 10GHz)	0.4×10^{-4} (f = 8GHz)	4×10^{-4} (f = 1MHz)	10.0×10^{-4} (f = 10GHz, 20°C)
Supplier	NGK SPARK PLUG CO., LTD.	KYOCERA Corporation	NISHIMURA ADVANCED CERAMICS Co., Ltd	CoorsTek KK

Table 1: Characteristics of Alumina Ceramic

[#] nao_fukuzumi@nikoha.co.jp

3. 真空窓の構造

本試験で使用した真空窓の構造を Figure 1 に示す。 真空窓の周波数は 2856MHz である。ピルボックス型 真空窓の構造は、金属とアルミナセラミックを真空ろう付 けで接合するタイプと、ヘリコフレックスシールにより気密 をとるタイプの主に二種類がある。本稿では、ヘリコフ レックスシールタイプの真空窓を選択した。真空ろう付け で接合するタイプの真空窓では、接合部のトリプルジャ ンクション(金属と誘電体と真空の接点)のろう材から電子 が放出され易く、これにより放電が発生する[1,2]。した がって、本稿では、真空ろう付けのないヘリコフレックス シールタイプの真空窓を選択し、アルミナセラミック単体 の耐電力を評価した。



Figure 1: Structure of vacuum rf window.

4. 真空窓用アルミナセラミック大電力試験

4.1 真空窓用アルミナセラミック大電力試験セットアップ

本試験では、二種類の方法で真空窓用アルミナセラ ミックの大電力試験を行った。はじめに、クライストロンか ら直接電力を入力する大電力試験を行った。次に、パル ス圧縮装置である SLED(Stanford Linear accelerator Energy Doubler)を用いた大電力試験を行った。

SLED とは、SLAC で開発されたパルス圧縮技術の一 種である。入手可能な高周波源のピーク電力には上限 があるため、より高いピーク電力を得るためにはパルス圧 縮が必要となる。SLED は 2 台の空洞共振器と、3dB ハ イブリッドにより構成されている。SLED の動作原理は、ク ライストロンから出力された電力を、3dB ハイブリッドを通 して空洞共振器に蓄積させ、クライストロンの出力パルス 位相を 0 からπに高速反転させることで、ピークが高い 電力を負荷側に出力する方法である[3]。

Figure 2、3 に、クライストロンから直接電力を入力した 場合と、SLED を用いた場合の真空窓用アルミナセラミッ ク大電力試験のセットアップをそれぞれ示す。Photo 1、2 には、それぞれの試験で使用した真空導波管路を示す。 本試験では、実装した真空窓の入出力および、反射 電力を測定するために、真空窓の入力側および、出力 側に方向性結合器を設置し、アッテネータと検波器を通 してオシロスコープにて測定を行った。また、真空導波 管路の終端には、ウォーターロードを接続し終端させた。

なお、Figure 3 の SLED を用いた大電力試験では、 ピーク電力を上げることを前提としていたため, 方向性結 合器の後方にマジック T を設置し、耐電力 100MW の ウォーターロード2 台で終端させた。

真空排気には、イオンポンプ2台を使用した。それぞ れのイオンポンプを真空窓の上流側、下流側に設置し、 CCGモニタにて真空度を確認しながら大電力試験を 行った。Figure 2の試験で使用したイオンポンプの排気 速度は、真空窓の上流側が100L/sであり、下流側が 30L/sである。また、Figure 3の試験で使用したイオンポ ンプの排気速度は、真空窓の上流側が45L/sであり、下 流側が30L/sである。



Figure 2: Set up of high power test (klystron output) for vacuum rf window.



Photo 1: A photograph of high power test (klystron output) for vacuum rf window.



Figure 3: Set up of high power test (by using SLED method) for vacuum rf window.



Photo 2: A photograph of high power test (by using SLED method) for vacuum rf window.

報告する。

クライストロンから直接電力を入力した大電力試 験の結果、ピーク出力58MW、パルス幅4µsec、繰り 返し率 10pps において、アルミナセラミックが損傷 しないことを確認することができた。また、エージ ングの様子は、数 MW 以下で多くのアウトガスを放 出し、それ以上では比較的順調に電力を上げること ができた。エージング後の真空度は、CCG モニタに て 1.4×10⁻⁷Pa であった。

SLED を用いたアルミナセラミックの大電力試験 のRF 波形を Figure 4 に示す。また Photo 3 には、試 験後のアルミナセラミックを示す。この試験の結果、 ピーク出力 330MW、パルス幅 1µsec、繰り返し率 10pps において、アルミナセラミックが損傷しない ことを確認することができた。



Figure 4: RF waveform of high power test by using SLED method.



Photo 3: A Photograph of alumina ceramic after high power test by using SLED method.

4.2 真空窓用アルミナセラミック大電力試験結果 二種類の方法で行った大電力試験の結果について

5. まとめと今後

本稿では、アルミナセラミック単体の耐電力を評価す るために、ピルボックス型へリコフレックスシールタイプの Sバンド真空窓を製作し、大電力試験を行った。

その結果、クライストロンからピーク出力 58MW、パルス幅 4µsec、繰り返し率 10pps の電力を入力しても、アルミナセラミックが損傷しないことが分かった。また、SLEDを用いて大電力試験を行った結果、ピーク出力 330MW、パルス幅 1µsec、繰り返し率 10pps において、アルミナセラミックが損傷しないことが分かった。

今後は、京セラ株式会社製のアルミナセラミック (A479B)を実装した S バンド真空窓について下記の試 験・評価を行い、大電力で使用可能な製品として確立さ せる。

- 複数のセラミックを耐電力評価。
- 真空ろう付けタイプの耐電力評価。

謝辞

本大電力試験にあたり、JASRI および、マシン実験棟 関係者の方々に多大なご尽力を承り、深く感謝申し上げ ます。また、京セラ株式会社の方々にも多大なご尽力を 承り、深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 斎藤芳男, "高周波放電と表面", OHO'90 高エネルギー加 速器セミナーテキスト, VIII-1-VII-25, 1990.
- [2] 三浦厚, "リニアコライダーの為の大電力高周波窓の開発", 博士論文, 1993.
- [3] Z. D. Farkas *et al.*, "SLED:A METHOD OF DOUBLING SLAC'S ENERGY", Proc. 9th Int. Conf. on High Energy Accelerators, P576-583, (SLAC, 1974).